

Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura, dell'installazione e della resa operativa di: “Sistema di litografia laser per la creazione di strutture ad alta precisione su substrati, con capacità di scrittura ottica avanzata per la produzione di maschere e componenti microelettronici, integrato con software di controllo per applicazioni di ricerca”.

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che in data 9 aprile sono state apportate le seguenti modifiche:

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 maggio 2025, ore 12:00
- Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 30 aprile 2025, ore 18:00
- Termine ultimo per la richiesta di sopralluogo: 16 aprile 2025, ore 12:00

Si comunica inoltre che sul portale è stato caricato un nuovo Disciplinare.

Il RUP
Dott. Luigi Mariucci